(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-156253 (P2001 - 156253A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

	(51)Int.Cl. ⁷		識別配号	F۱		テーマコート*(参考)
	H01L	25/07		H01L	25/04	С
•		25/18			23/36	Α
		23/29				

請求項の数14 OL (全 6 頁) 審査辦求有

(21)出願番号 特願2000-300616(P2000-300616)

(22)出顧日 平成12年9月29日(2000.9.29)

(31)優先権主張番号 199942217

(32)優先日 平成11年10月1日(1999.10.1)

(33)優先権主張国 韓国(KR) (71)出願人 599066333

フェアチャイルドコリア半導体株式会社 大韓民国京畿道富川市遠美區陶唐洞82-3

(72)発明者 全 基榮

大韓民国京畿道富川市遠美區上1 祠1826-

304三益アパート1826棟304号

(72)発明者 全 五燮

大韓民国ソウル市西大門區延禧 1 洞700大

林アパート2棟308号

(74)代理人 100064908

弁理士 志賀 正武 (外6名)

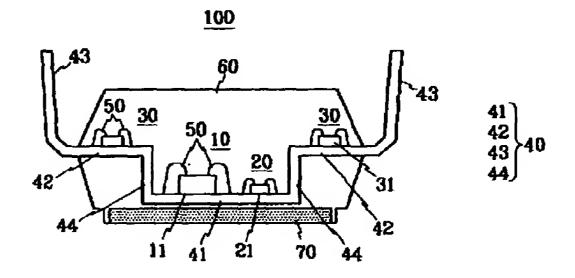
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体電力モジュール及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 熱放出能力を向上させると共に製造費用を最 少化することができる半導体電力モジュールを提供す る。また、半導体電力モジュールの製造方法を単純化す る。

【解決手段】 本発明による半導体電力モジュール10 0は中央部に位置する電力回路10及び熱感知回路20 と縁部に位置する制御回路30とこれらが実装されてい るリードフレーム40とを含む。ここで、リードフレー ム40は電力回路10及び熱感知回路20が実装されて おり、中央部に位置する第1部分と第1部分と異なる高 さで形成されており第1部分の周りに位置し制御回路が 実装されている第2部分とを有する。また、半導体電力 モジュール100はリードフレーム40、多数の素子及 び配線を保護することができるようにそれらを囲んだ封 止材60、半導体電力素子が形成されているリードフレ ームの上部面と対向する下部面に形成されている絶縁体 70を含む。



【特許請求の範囲】

【請求項1】電力回路が実装されている中央部の第1部 分と、前記第1部分の周りに前記第1部分と異なる高さ で形成されており前記電力回路を駆動するための制御回 路が実装されている第2部分と、前記第2部分に連結さ れており外部から電気的な信号を出力したり伝達を受け るためのターミナルとを含むリードフレームと、

1.

絶縁性及び熱伝導性を有する物質からなっており、前記 電力回路が形成されている前記第1部分の一面に対向す る前記リードフレームの他の面の上部に形成されている 絶縁体と、

絶縁性を有する物質で形成され前記電力回路及び前記制 御回路を囲んでおり、前記リードフレームと前記絶縁体 に結合されている封止材とを含む半導体電力モジュー ル。

【請求項2】前記第1部分または第2部分に形成されて おり、前記電力回路に形成されている半導体電力素子か ら発生する熱を感知する熱感知回路をさらに含む請求項 1 に記載の半導体電力モジュール。

【請求項3】前記絶縁体は前記リードフレームに直接接 20 触する請求項1に記載の半導体電力モジュール。

【請求項4】前記絶縁体は前記リードフレームまたは前 記封止材に接着剤を通じて付着されている請求項1に記 載の半導体電力モジュール。

【請求項5】前記接着剤の充填材はAl2〇3またはAL Nを含む請求項4に記載の半導体電力モジュール。

【請求項6】前記絶縁体及び前記封止材は前記絶縁体及 び前記封止材に形成されている溝または環を通じて結合 されている請求項1に記載の半導体電力モジュール。

【請求項7】前記絶縁体は薄い板形態であり、Al 2O3、AINまたはBeOからなる請求項1に記載の半 導体電力モジュール。

【請求項8】中央部の第1部分と前記第1部分の周りに 前記第1部分と異なる高さで形成されている第2部分と を含み、内部連結パターン構造に形成されたリードフレ ームの上部の前記第1及び第2部分の一つの面の上に電 力回路と制御回路をそれぞれ載せてダイボンディングす る段階と、

前記電力回路及び前記制御回路の各電極と前記リードフ レームの対応する部分を配線を用いてワイヤーボンディ ングする段階と、

モールドダイで封止材を用いて前記リードフレーム、前 記電力回路、前記制御回路及び前記配線をモールディン グする段階と、

絶縁性及び熱伝導性を有する絶縁体を前記一面と対向す る他の面の前記第1部分の前記リードフレームの上部に 結合する段階とを含む半導体電力モジュールの製造方 法。

【請求項9】前記ダイボンディング段階で第1部分また

力素子から発生する熱を感知する熱感知回路をさらに載 せる請求項8に記載の半導体電力モジュールの製造方 法。

【請求項10】前記結合段階で前記絶縁体は前記リード フレームの前記他の面の上部に直接接触させる請求項8 に記載の半導体電力モジュールの製造方法。

【請求項11】前記結合段階で前記絶縁体と前記リード フレームは接着剤を利用して結合する請求項8に記載の 半導体電力モジュールの製造方法。

【請求項12】前記接着剤の充填材はA12O3またはA 1 Nを含む請求項11 に記載の半導体電力モジュールの 製造方法。

【請求項13】前記結合段階で前記絶縁体と前記封止材 は溝または環を通じて結合させる請求項8に記載の半導 体電力モジュールの製造方法。

【請求項14】前記絶縁体は薄い板形態でA 12O3、A 1 NまたはBeOで形成される請求項8に記載の半導体 電力モジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体電力モジュー ルに係り、より詳しくは、多数の半導体電力素子とこれ らを駆動する多数の駆動素子を有する半導体電力モジュ ールに関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、半導体電力モジュールとは多数 の半導体電力素子と駆動素子をリードフレーム(lead f rame) のダイパッド (die pad) の上部に実装した後、 ヒートシンク (heat sink) という放熱用金属板と共に

30 モールディング (molding) 用エポキシ樹脂 (epoxy res in) を用いてパッケージしたものをいう。

【0003】このような半導体電力モジュールはスイッ チングを通じて主電流の流れを制御する半導体電力素子 を有する電力回路と半導体電力素子を駆動するための駆 動素子を有する制御回路とを含む。また、制御回路は半 導体電力素子を駆動するための駆動素子と非正常的に発 生する損傷から半導体電力素子を保護するための保護回 路とを含む。

【0004】この時、電力回路は半導体電力素子の内部 40 を流れる主電流によって熱が大量に発生するため熱放出 構造を採択している。その反面、制御回路は流れる電流 が弱いため熱放出構造を採択する必要がない。このよう に、一つの単位素子で温度の観点から互いに異なる構造 を有する2つの回路を含む半導体電力モジュールは最適 化が要求されている。

【0005】一方、米国特許5,703,399号には 電力回路及び駆動回路がそれぞれ形成されているリード フレーム、熱伝導性を有し電力回路が形成された面に対 応する部分に形成されているヒートシンク及びヒートシ は第2部分の前記一面の上部に前記電力回路の半導体電 50 ンクとリードフレームとの間に満たされた封止材を含む

半導体電力モジュールが記載されている。このような半 導体電力モジュールは内部連結構造及び外部ターミナル (external terminal) を有するリードフレームと優れ た熱伝導性を有するヒートシンクと絶縁性が優れており リードフレームとヒートシンクとを結合させる封止材と を含むことを特徴としており、製造費用を減少させるこ とができる長所を有している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、導電体である ヒートシンクを利用するため製造費用を減少させること 10 には限界があり、製造工程中には導電物質からなるヒー トシンクを結合するために絶縁物質からなる封止材で絶 縁内圧を維持するためにヒートシンクとリードフレーム のターミナルとの間の距離を確保しなければならないた め製造工程が複雑になる問題点がある。

【0007】本発明はこのような課題を解決するための ものであって、その目的は熱放出能力を向上させこれと 同時に製造費用を最少化することができる半導体電力モ ジュールを提供することにある。

【0008】本発明の他の目的は半導体電力モジュール の製造方法を単純化することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】このような課題を解決す るための本発明による半導体電力モジュールではリード フレームの電力回路が実装されている中央部とこれを除 いた周辺部とが互いに異なる高さで形成されており、中 央部の電力回路が実装されている一而に対向する他の面 の上部にはヒートシンクの代わりをする絶縁体が熱伝導 件及び絶縁性に優れた物質で形成されている。

【0010】本発明による半導体電力モジュールにおい 30 て、リードフレームは電力回路が実装されている中央部 の第1部分と、第1部分の周りに形成されており電力回 路を駆動するための制御回路が実装されている第2部分 と、第2部分に連結されており外部から電気的な信号を 出力したり伝達を受けるためのターミナルとを含む。こ の時、電力回路及び制御回路はリードフレームの一面の 上部に形成されており、第1部分及び第2部分は互いに 異なる高さで形成されている。絶縁性及び優れた熱伝導 性を有する物質からなる絶縁体が電力回路が形成されて に形成されている。封止材は絶縁性及び熱特性を有する 物質で形成され電力回路及び制御回路を囲んでおり、リ ードフレーム及び絶縁体に結合している。

【0011】このような本発明による半導体電力モジュ ールは第1または第2部分に形成されており、第1部分 に形成されている半導体電力素子から発生する熱を感知 する熱感知回路をさらに含むことができる。

【0012】この時、絶縁体はリードフレームに直接接 触するように形成することができるが、そうでないこと もある。また、絶縁体は前記リードフレームに接着剤を 50 の実施例による半導体電力モジュールは、上部面に電力

通じて付着することができ、絶縁体及び封止材に満また は環を形成して付着することもできる。

【0013】ここで、絶縁体は薄い板形態を有し、A1 2O3、A1NまたはBeOで形成するのことが好まし **∤**1°

【0014】このような本発明による半導体電力モジュ ールでは電力回路が形成されている第1部分が屈曲され て封止材の外周部分と絶縁体に隣接するように形成され ているため電力回路から発生する熱が効果的に放出され る。ここで、絶縁体はヒートシンクの機能の代わりをす る。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づいて本 発明の実施例による半導体電力モジュール及びその製造 方法について、本発明の属する技術分野において通常の 知識を有する者が容易に実施することができるように詳 細に説明する。

【0016】図1は本発明の第1実施例による半導体電 力モジュールの構造を概略的に示した断面図であり、図 2は本発明の一実施例による半導体電力モジュール用リ ードフレームの構造を示した平面図である。

【0017】図1に示されているように、本発明の実施 例による半導体電力モジュール100は中央部に位置す る電力回路10と、電力回路10から放出される熱を感 知する熱感知回路20と、縁部に位置し電力回路10の 動作を制御する制御回路30とを含んでいる。

【0018】電力回路10は半導体電力モジュール10 0の動作をスイッチングする素子であって、半導体電力 素子11を含んでいる。通常的に半導体電力素子11は エミッタ、コレクター及びゲート電極を有しており、ゲ ート電極に印加された信号によってコレクター電極から エミッタ電極で流れる電流をスイッチングする。この 時、電力回路10は過度な逆電流などから半導体電力素 子11が破壊されることを防止するために保護用素子を さらに含むことができる。

【0019】熱感知回路20はサーミスター(thermist or) 素子21を含み、半導体電力素子11の内部を流れ る電流によって大量に発生する熱によって半導体電力素 子11が破壊されたり誤動作することを防止するために いる第1部分に対向するリードフレームの他の面の上部 40 使用される。ここで、熱感知回路20は半導体電力素子 11から発生する熱を感知して、半導体電力素子11が どの程度の温度で動作するか感知して半導体電力素子1 1が破壊されたり誤動作しないように制御する機能を有 する。

> 【0020】電力回路10に電気的に連結された制御回 路30は集積回路素子31を含み、図面には具体的に示 さなかったが、抵抗素子または容量素子などを含むこと ができる。

【0021】また、図1に示されているように、本発明

回路10、熱感知回路20及び制御回路30に形成され ている半導体電力素子11、サーミスター素子21及び 集積回路素子31などを含む素子が実装されており、銅 などのように熱伝導性に優れた物質からなるリードフレ ーム4()を含む。この時、リードフレーム4()の上部に 実装されている多数の素子は樹脂等で包まれない、即 ち、モールディング (molding) されない状態であり、 ワイヤーボンディング (wire bonding) 工程の配線50 を通じてリードフレーム40の対応する部分に電気的に 連結されている。この時、配線50は金またはアルミニ 10 ウムを利用して形成することができる。

【0022】図2に示されているように、リードフレー ム40は電力回路10及び熱感知回路20が実装されて おり、中央部に位置する第1部分41と、第1部分41 と異なる高さで形成されており第1部分41の周りに位 置し制御回路30が実装されている第2部分42とを含 む。図面に第1部分41は点線で表示されており、第2 部分は太い実線で表示されている。

【0023】リードフレーム40の第1部分41は電力 回路10の半導体電力素子11(図1参照)が実装され 20 る電力パッド部411と、熱感知回路20のサーミスタ ー素子21が実装される感知パッド部211とを有し、 リードフレーム40の第2部分42は端部である第1部 分41の周りに位置し制御回路30の集積回路素子31 が実装される制御パッド部311を有する。

【0024】また、リードフレーム40は電力回路10 と熱感知回路20と制御回路30とを配線50を通じて 相互連結されるようにする相互連結パターンに形成され ており、第2部分42に連結されており外部から電気的 な信号を出力したり伝達を受けるためのターミナル(te 30 ーミナル43と無限防熱板(図示せず)との間に距離を rminal) 43を有する。このような相互連結パターンは リードフレームを製造する工程で多様な製品の仕様に応 じて多様に設計することができる。

【0025】このようなリードフレーム40には端部に 組立 (assembly) 時にリードフレーム40の位置を固定 させるための開口部401が形成されている。この時、 多数のターミナル43とパッド部411、311、21 1は連結部45を通じて互いに一体に連結されており、 図1のようにモールディング工程が終了すると、連結部 45は除去され、多数のターミナル43は互いに分離さ れる。

【0026】ここで、リードフレーム40は銅またはこ れを含む合金で形成することが好ましく、酸化されるこ とを防止するために表面処理を実施するのが好ましい。 表面処理方法としては主に電気メッキを利用し、メッキ 物質としてはニッケルなどを使用し、素子が実装される 部分にはメッキを追加的に実施するのが好ましい。

【0027】また、木発明の実施例による半導体電力モ ジュールはリードフレーム40、多数の素子11、2

れらを囲んだ封止材60を含み、封止材60は絶縁性に 優れた物質の樹脂からなる。

【0028】また、本発明の実施例による半導体電力モ ジュールは半導体電力素子11が形成されているリード フレーム40の上部面と対向する下部面に形成されてお り、A 12 O3、A I N、B e Oなどのような熱伝導性に 優れると共に絶縁性に優れた物質からなる絶縁体70を 含む。ここでは、絶縁休70がリードフレーム40の下 部面に直接接するように形成したが、封止材60をリー ドフレーム40の下部面まで十分に形成する場合には絶 縁体70はリードフレーム40の下部面に接しないで封 止材60の下部面に接するように形成することもでき る。

【0029】このような本発明の実施例による半導体電 力モジュールの構造では、図1に示されているように、 リードフレーム40は屈曲部44を通じて鈍角で屈曲し て第1部分41と第2部分42とは互いに異なる高さで 形成されており、第1部分41は絶縁体70に隣接する ように形成されている。これによって、半導体電力素子 11が実装されている第1部分41はモジュールの外郭 により隣接するように形成されていると同時に絶縁体7 Oに接しているため半導体電力素子

11から発生する熱 を絶縁体70を通じて効果的に放出することができる。 ここで、絶縁体70は熱伝導性に優れた物質からなって ヒートシンクの機能に代え、屈曲部44は第1及び第2 部分41、42より薄い幅で形成されている。また、タ ーミナル43と連結されている第2部分42は第1部分 41に対して絶縁体70の反対方向に屈曲している。従 って、以後の工程で絶縁体70の下部面に付着されるタ 確保してターミナル43と無限防熱板との接触を防止す ることができる。ここで、無限防熱板は半導体電力モジ ュール100が実装される装置の防熱板である。

【0030】また、このような本発明の実施例による半 導体電力モジュールでは、防熱板である金属物質のヒー トシンク (heat sink) の代わりに絶縁休70を使用す ることによって製造原価を節減することができる。

【0031】このような本発明の第1実施例では熱感知 回路20がリードフレーム40の第1部分41に形成さ 40 れているけれど、第2部分42に形成することもでき、 省略することもできる。また、制御回路30をリードフ レーム40の第1部分41に形成することもできる。 【0032】以下、このような本発明の実施例による半 導体電力モジュールの製造方法について詳細に説明す る。

【0033】先ず、図2に示されているように、リード フレーム40をスタンピング (stamping) 工程を用いて 製作した後、リードフレーム40の上部に予備鉛(sold er perform) を形成し、パッド部411、311、21 1、31及び配線50を保護することができるようにこ 50 1の上部に半導体電力素子11、サーミスター素子21

及び集積回路素子31などのチップ(chip)を置く。こ こで、半導体電力素子11はリードフレーム40の中央 部である第1部分41に配置する。その理由は、図1及 び図2に基づいて前述したように完成されたモジュール において第1部分41は第2部分42と異なる高さで形 成されているため第1部分41はモジュールの外郭によ り近接するようにして半導体電力素子11から動作中に 発生する熱をより容易に放出させるためである。この 時、予備鉛は組成比をことにして溶融点を変化させるこ とができるが、約300℃程度の範囲で溶けるように組 10 成比を調節するのが好ましい。

【0034】ここで、パッド部411、311、21 1、ターミナル43及び内部連結パターンをそれぞれ別 途に形成せず、これらは一度のスタンピング工程でリー ドフレーム40に含まれるように形成するため製造工程 を単純化することができる。

【0035】その次に、ダイボンディング (die bondin g) 工程が終わった後には、金属の導電物質からなる配 線を利用してチップ11、21、31の電極とリードフ 線としては金(Au)またはアルミニウム(A1)系列 の金属を主に使用し、ウエッジボンディング(wedgebon ding) またはボールボンディング (ball bonding) 方式 を主に用いる。

【0036】その次に、ワイヤーボンディング (wire b onding) 工程を終えた後、チップ11、21、31が実 装されているリードフレーム40はパッケージ (packag e) の外形を決定する鋳型 (mold die) でEMC (epoxy molding compound) を利用してリードフレーム40及 びチップ11、21、31をモールディング (molding) g) する。この時、作業は160-170℃の範囲で実 施するのが好ましい。

【0037】モールディング工程が終わった後には、薄 い板模様を有しA 12O3、A I N、Be Oなどのように 絶縁性及び熱伝導性に優れた物質からなる絶縁体70を パッケージの後面(図1参照)、即ち、リードフレーム 40の第1部分41に隣接するように接着剤を利用して 付着する。ここで、絶縁体70は熱特性が良好な物質か らなり動作中に発生する熱を効果的に放出させ、衝撃か ら生じる応力を分散させて微細な亀裂の発生を防止しパ 40 ッケージの損傷を最小化する機能を有する。ここで、接 着剤は優れた絶縁性及び熱伝導性を付与するためにAl 2O3、A1N、BeOなどからなる充填剤を含むのが好 ましい。また、絶縁体70には付着工程で互いに異なる 物質の付着によって発生する曲り変形を防止するために 屈曲を形成することができる。本発明の実施例では接着 剤を利用して絶縁体70を付着したが、封止材60また

は絶縁体70に環または溝を形成して脱着可能に結合さ せることもできる。

【0038】このような本発明の実施例による製造方法 では防熱板であるヒートシンク(heatsink)を別途に使 用せずに絶縁体70を結合させるため製造工程を単純化 することができると共に製造費用を最少化することがで きる。

【0039】図2は本発明の第2実施例による半導体電 力モジュールの構造を概略的に示した断面図である。

【① 〇 4 〇 】大部分の構造は第1実施例と類似している が、前述のように、熱感知回路を省略し、制御回路30 が半導体電力モジュール100の下部に位置したリード フレーム40の第1部分41に形成されていて熱放出の 効率を高めることができる。

[0041]

【発明の効果】従って、本発明による半導体電力モジュ ール及びその製造方法ではターミナルを有し内部連結パ ターン構造で形成されているリードフレームの中央部を 端部と異なる高さで形成し熱特性に優れた絶縁体を利用 レーム40の対応する部分とを連結させる。この時、配 20 することによって、製造工程を単純化し製造費用を減少 させることができる。

【図面の簡単な説明】

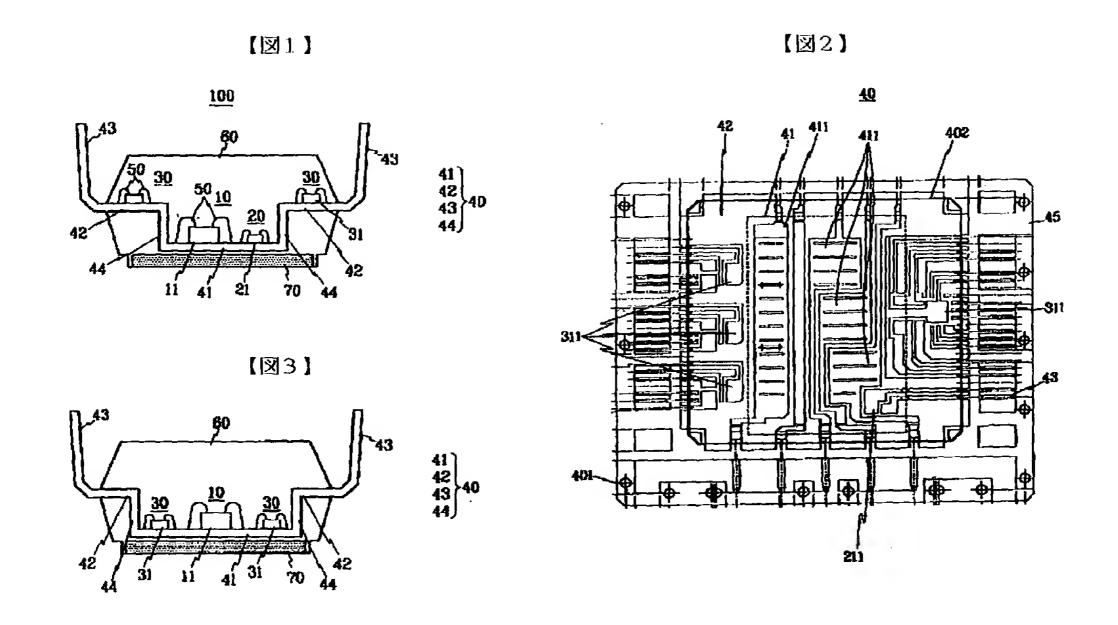
【図1】本発明の一実施例による半導体電力モジュール の構造を概略的に示した断面図である。

【図2】本発明の一実施例による半導体電力モジュール 用リードフレームの構造を示した平面図である。

【図3】本発明の他の実施例による半導体電力モジュー ルの構造を概略的に示した断面図である。

【符号の説明】

- 30 10 電力回路
 - 11 半導体電力素子
 - 20 熱感知回路
 - 21 サーミスター素子
 - 30 制御回路
 - 31 集積回路素子
 - 40 リードフレーム
 - 43 ターミナル
 - 4.4 屈曲部
 - 45 連結部
 - 50 配線
 - 60 對正材
 - 70 絶縁体
 - 100 半導体電力モジュール
 - 211 感知パッド部
 - 311 制御パッド部
 - 411 電力パッド部
 - 401 開口部



フロントページの続き

•

(72)発明者 李 銀鎬

大韓民国京畿道富川市素砂區素砂本3洞403斗山アパート103棟801号

(72) 発明者 林 承園

大韓民国京畿道安養市東安區冠陽 1 洞1376 - 8 羅光ビラ302号